

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループでは、当年度において964億円（前年度比15.4%増）の設備投資を行いました。

テクノロジーソリューションでは、国内外のデータセンター及びクラウドサービスに関する設備を中心に507億円を投資しました。

ユビキタスソリューションでは、パソコン事業等に対し、13億円を投資しました。

デバイスソリューションでは、新光電気工業㈱の電子部品の製造設備等に対する投資額が増加し、合計で425億円を投資しました。

上記セグメント以外では、IT基盤の整備等を中心に、19億円の設備投資を行いました。

また、上記の他、IFRS第16号「リース」の適用に伴い、従来オペレーティング・リースとして区分されていたリース契約について、当年度より連結財政状態計算書に計上しております。当年度においてリース取引により480億円の設備の新規取得がありました。

## 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。

### (1) テクノロジーソリューション

2020年3月31日現在

	会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額（百万円）					従業員数 (人)
			建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計	
提出 会社	富士通ソリューション スクエア (東京都大田区)	システム開 発設備	9,590	7	1,365	11,971 (24)	22,934	4,154
	富士通新川崎テクノロジー スクエア (川崎市幸区)	ネットワー ク及びプラ ットフォー ムの開発・ 検証設備等	14,313	107	1,451	—	15,872	1,933
	館林システムセンター (群馬県館林市)	アウトソー シング設備	22,165	5	13,012	1,913 (126)	37,097	51
	横浜システムセンター (横浜市)	アウトソー シング設備	10,949	39	3,424	—	14,413	100
	小山工場 (栃木県小山市)	光伝送シス テム製造設 備	5,436	302	2,116	299 (167)	8,154	213
国内 子会社	富士通フロンテック株式会社 (本社：東京都稲城市) ※1	金融・自動 機関連機器 等開発・製 造設備等	2,780	623	6,454	2,462 (196)	12,319	4,219
	株式会社PFU (本社：石川県かほく市) ※1、※2、※4	スキャナハ ードウェア の開発、製 造設備等	7,096	228	1,275	3,060 (120)	11,659	4,520
	富士通テレコムネットワー クス株式会社 (本社：栃木県小山市) ※1、※2、※4	光伝送シス テム開発・ 製造設備等	528	1,312	762	—	2,602	1,130
在外 子会社	Fujitsu Services Holdings PLC (英国 ロンドン市) ※1、※2	システム開 発設備及び アウトソー シング設備 等	25,724	2,766	4,072	—	32,562	10,043
	Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. (ドイツ ミュンヘン市) ※1	サーバ製造 設備、パソ コン製造設 備、アウト ソーシング 設備等	16,160	6,658	2,562	154 (182)	25,534	13,858
	Fujitsu Australia Limited (オーストラリア シドニー 市) ※1、※2、※4	アウトソー シング設備 等	14,461	2,036	1,168	426 (18)	18,091	3,034
	Fujitsu Network Communications, Inc. (米国 テキサス州) ※1、※2	光伝送シス テム製造設 備等	2,778	133	1,972	1,002 (269)	5,885	1,467
	Fujitsu America, Inc. (米国 カリフォルニア州) ※1、※2、※4	システム開 発設備、ア ウトソーシ ング設備等	3,395	462	1,193	—	5,050	7,362

## (2) ユビキタスソリューション

2020年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額 (百万円)					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
国内 子会社	富士通アイソテック株式会社 (本社：福島県伊達市) ※1	パソコン等製 造設備	1,316	333	133	600 (74)	2,382	857

## (3) デバイスソリューション

2020年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額 (百万円)					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
国内 子会社	新光電気工業株式会社 (本社：長野県長野市) ※1、※2、※4	半導体パッケ ージ等開発・ 製造設備等	32,865	19,632	1,731	7,618 (498)	61,846	5,357
	FDK株式会社 (本社：東京都港区) ※1	電池等開発・ 製造設備等	6,097	4,324	713	2,531 (146)	13,665	3,069

## (4) その他、全社共通

2020年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額 (百万円)					従業員数 (人)	
		建物 及び 構築物	機械 及び 装置	工具、 器具及び 備品	土地 (面積千㎡)	合計		
提出 会社	本社事務所 (汐留) (東京都港区)	本社機能	8,763	0	351	—	9,114	4,451
	川崎工場 (川崎市中原区)	ソフトウェア、情報システム及び通信システムに関する研究開発設備	5,935	56	3,855	1,477 (142)	11,325	3,737
	沼津工場 (静岡県沼津市)	ソフトウェア開発設備並びにシステム構築及び評価用設備	6,156	15	1,755	3,395 (536)	11,322	848
	明石工場 (兵庫県明石市)	アウトソーシング設備	9,753	14	3,628	8 (197)	13,405	55
国内 子会社	株式会社富士通研究所 (本社：川崎市中原区) ※2、※3、※4	ソフトウェア、情報システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	5,070	201	986	—	6,257	905

- (注) 1. 帳簿価額の「機械及び装置」には、車両及び運搬具を含みます。  
 2. 帳簿価額の「合計」には、建設仮勘定は含んでおりません。  
 3. 帳簿価額には、リース資産の期末帳簿価額を含みます。

なお、上記の主要な設備のうちに含まれる主要なリース資産は以下のとおりです。

会社名及び事業所名(所在地)		設備の内容	帳簿価額 (百万円)
提出会社	富士通新川崎テクノロジー スクエア (川崎市幸区)	ネットワーク及びプラ ットフォームの開発・ 検証設備等	11,461
	館林システムセンター (群馬県館林市)	アウトソーシング設備	5,469
	本社事務所(汐留) (東京都港区)	本社機能	8,507
国内子会社	富士通フロンテック株式会社 (本社：東京都稲城市)	金融・自動機関連機器 等開発・製造設備	4,151
在外子会社	Fujitsu Services Holdings PLC (英国 ロンドン市)	システム開発設備及び アウトソーシング設備 等	22,033
	Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. (ドイツ ミュンヘン市)	サーバ製造設備、パソ コン製造設備、アウト ソーシング設備等	18,926
	Fujitsu Australia Limited (オーストラリア シドニー市)	アウトソーシング設備 等	8,129

4. ※1の会社の数値はその連結子会社を含む数値です。  
 5. 上記のほか、※2の会社は建物の一部を賃借しております。  
 6. 上記のほか、※3の会社は土地を当社から賃借しております。  
 7. 上記のほか、※4の会社は土地の一部を賃借しております。  
 8. Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V.の設備の一部はユビキタスソリューションに該当する設備  
 です。  
 9. 富士通ソリューションスクエア、小山工場、川崎工場、沼津工場及び明石工場は、土地及び建物の一部を当  
 社グループ外へ賃貸しております。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。